複数の奥行き計測が可能な両眼視 対応点探索並列ハードウェアアルゴリズム

藤 岡 与 周*·苫米地 宣 裕**

A Multiple Depth Instrumentable Parallel Hardware Algorithm for Finding Point Correspondences on Stereo Vision

Yoshichika FUJIOKA and Nobuhiro TOMABECHI

Abstract

In the visual feedback control of intelligent robots, the delay time must be reduced for finding point correspondences in stereo vision applications. In this paper, we propose a multiple depth instrumentable algorithm for finding point correspondences. Moreover, this argorithm is also suitable for a parallel hardware algorithm to reduce the delay time. By employing the concept of dynamic reconfiguration for multi-operand minimum value selectors, the delay time can become reduced to the small delay time.

キーワード: 微小遅れ時間 (small delay time), 動的再構成 (dynamic reconfiguration), 知能ロボットシステム (intelligent robot systems), 両眼視 (stereo vision), ビジュアルフィードバック制御 (visual feedback control)

1. まえがき

知能ロボットシステムにおいては、動的に変化する未 知環境を認識・理解するため、ステレオビジョンなどに よる3次元画像計測が重要となる¹⁾。これまで、動的計画 法に基づくステレオビジョン対応点探索の演算遅れ時間 を最小化するため、所望とする入力数の多入力最小値選 択器の動的再構成という概念を導入した並列ハードウェ



Fig. 1 Finding point correspondences for stereo vision.

* 八戸工業大学 システム情報工学科 講師	平成12年12月21	日受理	
	* 八戸工業大学	システム情報工学科	講師

** 八戸工業大学 システム情報工学科 教授

アアルゴリズムが提案されている²⁻⁵⁾。本稿では,手前側 とその奥との両者が両眼で見える場合にも正しくそれぞ れの奥行きを計測可能な両眼視対応点探索アルゴリズム を提案するとともに,シミュレーションによりその妥当 性を明らかにしている。さらに,光学系の有する被写界 深度の制約を考慮した探索候補限定による計算量の大幅 な減少を可能としている。

2. 画像視差平面と対応点探索

ステレオビジョンとは,左右2つの画像から三角測量 の原理に基づき対象物体の3次元形状を計測する手法で ある。この場合,Fig.1に示すように,対象物体表面の各



Fig. 2 Spatial disparity plane.



Fig. 3 Data depenence graph for finding point correspondences based on dynamic programming.



MIN: minimum value selector MBT: MIN unit for binary tree SWM: switch circuit for changing I/O connection of MIN SWB: switch circuit for changing bus connection

点が左右画像の各々どの点に対応するのか、エピポーラ 線上で探索を行なう必要がある。左右画像の水平方向の 画素数を2n+1,左右画像の対応点の座標をそれぞれ i の距離(奥行き) d はおよそ i-j (≥ 0) に反比例し,ま た水平位置 x は i+j に比例する。この特長を利用して, Fig.1に示すように左右画像をそれぞれ 45° に傾けて左 右の画像を直交して配置することにより, Fig.2のよう な直角二等辺三角形の画像視差平面を形成することがで きる。ここで,底辺方向は i+j, すなわち対象物体の水 平方向xに対応し、高さ方向はi-j、すなわち対象物体 の奥行き方向 d の逆数 1/d=id に対応する。Fig. 2 に示 すように、対応点探索とはx=i+j=-2n, -2n+1, ...,2nに対するid(k)=1/d(x)=i-j=0,1,...,2n-|x|の 決定に帰着できる。対応点探索には種々のアルゴリズム が提案されているが、本稿では、全画素に対する対応点 を決定できる、動的計画法に基づくアルゴリズムのを採 用している。本アルゴリズムでは,各xの値毎に Fig.3

のデータ依存グラフで示される処理を実行しなければな らない。このデータ依存グラフの中で最も演算遅れ時間 が大きい部分として, $x \ge id(x)$ の値に対応して2個か ら 512 個 (n=256の場合) までの候補データ $F_x(id(x),$ id(x-1))の最小値 $F_x(id(x))$ とその場合の id(x-1) を 選択する処理があげられる。そこで、このような種々の 入力数の多入力最小値選択を完全並列かつ2進木構造で 実行するため, Fig.4 に示すような演算遅れ時間最小形 多入力最小値選択回路を考案している。スイッチ回路 (SWB, SWM) を動的に切り換える⁷ことにより,所望 とする最小値選択器 (MIN) に中間結果を転送すること が可能である。最小値選択器は大小比較器とマルチプレ クサから構成されており、 $F_x(id(x),id(x-1))$ の大小を 比較した後、小さい方の $F_x(id(x), id(x-1))$ とその場合 の id(x-1)を選択することができる。

3. 複数の奥行きを計測可能な対応点探索アルゴリズム

前節でのアルゴリズムを検証するため, Fig.5 に示す ようなシミュレーションソフトウェアを開発した。この 結果, Fig.5の左上に表示されている左右の画像から, Fig.5の左下に表示される様に各水平座標に対する奥行 き情報を画像視差平面上に得ることができた。この測定 結果を拡大した者を Fig.6 に示す。ただし、本アルゴリ ズムの妥当性を検証することを目的としているため、左 右画像には人工的に作られた画像を用いている。実際の カメラ画像からは、光のあたり具合や左右のカメラ精度 のばらつきなどにより,必ずしもこのようにきちんとし た結果が得られない可能性があるが、この問題は今後の 課題として残されている。

また, Fig.5のシミュレーションでは平面な背景の全 面にある程度幅の広い物体があると仮定した左右画像を 用いているが、幅の狭い物体があると仮定した左右画像 を用いてシミュレーションを行なった結果, Fig.7 に示 すように、背景に対応する奥行き情報だけが得られてお り,幅の狭い物体に対する奥行き情報が欠落する結果が 得られた。これは、例えば鉛筆などのような細長い物体 を目の前においても、その物体の後ろ側もやはり両眼で 見えるため、水平座標に対して奥行き情報を一つだけ決 定するという前提に問題があることが本質的な原因であ ることが考えられる。暗黙のうちに、そのような場合は 手前の物体に対する奥行き情報が優先されて得られるこ とを期待していたが、動的計画法に基づく対応点探索ア ルゴリズムでは、もっともらしい対応点を得るための評 価関数の関係で、Fig.7の様な結果が得られると考えら れる。

そこで、このように物体が存在してもその奥行き情報 が欠落する問題を解決する必要がある。このため、両眼 視にかぎらず、それぞれのカメラ画像には最も手前の画

Fig. 4 Multi-operand minimum value selector based on the minimum delay time architecture.



Fig. 5 Simulation software I for finding point correspondences.



Fig.6 Finding point correspondences result (I, wide object).

像しか写らないという特長に着目して, 各カメラ画像の 各ピクセルに対する,他のカメラ画像への対応点探索を 行ない、左右2台分の対応点探索結果を統合することに より,水平座標に対する対応点探索を唯一決定する場合 で起きた上記の問題を回避するアルゴリズムを考案し た。各水平座標に対応する奥行き情報を決定するための 対応点探索では、Fig.2の下の部分に2等辺三角形の形 状で示される画像視差平面において, 各水平座標から縦 方向のどの部分を選ぶかに対応している。これに対し,新 たに考案した対応点探索アルゴリズムでは、まず画像視 差平面での左斜辺に対応する左画像のピクセルから、右 下方向のどの部分を選ぶかを行なうとともに、次に画像 視差平面での右斜辺に対応する右画像のピクセルから、 左下方向のどの部分を選ぶかを行ない、これらの結果か ら共通する部分を両眼視での対応点探索結果とするもの である。この場合,例えば左画面で得られた対応点探索 結果が右画面での結果と一致しない部分が出てくるが、



Fig. 7 Finding point correspondences result (I, narrow object).

この部分は右画面からは隠れて見えない部分であり,厳 密には奥行き情報を測定できない部分であると判断でき る。左右逆についても同様である。本アルゴリズムの特 長は,動的計画法に基づく対応点探索アルゴリズムをほ とんど変更することなしに,単に対応点探索に用いる データへのアクセス方法を変えることで実現できること にある。それに左右の結果を統合する処理を追加するだ けで良く,規則的でハードウェア向きのアルゴリズムで ある。

このように新たに考案したアルゴリズムを検証するた め,Fig.8に示すようなシミュレーションソフトウェア を開発した。Fig.8の右側の3つの対応点探索結果は,上 からぞれぞれ左画面に関する対応点探索結果,右画面に 関する対応点探索結果とこの2つを統合した対応点探索 結果を示している。元の画像には背景と物体がそれぞれ 水平になるように設定しているため,得られた対応点探 索結果における斜めの対応点探索結果は左右どちらかし



Fig. 8 Simulation software II for finding point correspondences.

か見えない隠れ部分であることを示している。また,左 右独立に対応点探索を行なっているため,とちらのカメ ラから見えないのかがはっきり区別できるという特長も 有している。

本シミュレーションソフトウェアを用いて幅の広い物 体と幅の狭い物体がそれぞれ背景の手前にある場合の両 眼視計測シミュレーション結果が、それぞれ Fig.9 と Fig.10 に示すように得られた。いずれの場合も、対象物 体及び背景について、両眼から見える部分については水 平座標に対して奥行き計測結果が複数ある場合でも計測 可能であることが明らかとなった。

4. 対応点探索用並列プロセッサの構成

提案する対応点探索用並列プロセッサの構成を Fig. 11 に示す。画像視差平面の各座標 (x, id(x)) に対応した ローカルメモリ (LMESDP) には、動的計画法に基づく 対応点探索に伴う中間結果 $F_x(id(x))$ や,それを最小に する id(x-1),およびエピポーラ線上における左右画面 の画素値 $IR(i) \ge IL(j)$ などが記憶される。また、カメラ 画像の画素データをそのまま画像視差平面に対応させる と、Fig. 11 における黒丸で示すように対応点探索の対象 となる画像視差平面の各座標 (x, id(x)) がとびとびの値 をとるため、隣接する 2 つの画素の中間値を補間する LMESDP を備えている。さらに、Fig. 3 で示されるデー タ依存グラフに基づく対応点探索を実行するため、2n 個 の $F_x(id(x)), id(x-1)$) 演算器と、所望とする入力数や 個数を動的に再構成可能な $F_x(id(x))$ 最小値選択器から 構成される演算ユニット (DRPU)を備えている。LMES- DP を構成する縦方向と横方向のデータバスの各交点に スイッチを備えることにより、LMESDP はクロスバス イッチの機能を有している。このクロスバスイッチによ る LMESDP と DRPU 間の任意のデータ転送と、DRPU 内部の動的再構成を組み合わせることにより、各xにつ いて演算量が大幅に変化する対応点探索処理を、DRPU 内部の各演算器の稼働効率が最大の状態で高並列かつ演 算遅れ時間最小で実行可能としている。

5. 被写界深度の制約を利用した計算量の減少

高精度な対応点探索を実現するためには、カメラ画像 において対象物体の細部が精細に撮影される必要があ る。このためにはカメラ画像のすべての範囲で焦点が合 う必要がある。しかし、対象物体の奥行き範囲が広い場 合には,部分的に焦点が合わず画像がぼけるため,その 部分での高精度な対応点探索は困難となる。この場合で も、 焦点を少しずらした 2 枚の画像からカメラ画像の各 部分の高域成分の変化を調べることにより、焦点距離よ り近いか遠いかの判断が可能である。焦点距離と焦点の 合う範囲(被写界深度)は CCD カメラに備えられたレン ズの位置と絞りの開き具合から求めることができる。こ のため、焦点距離と被写界深度に対応する画像視差平面 上の LMESDP についてだけ対応点探索を行ない,被写 界深度から外れる領域については、単にその焦点距離か ら近いか遠いかを調べることにより,計算量を大幅に減 少可能である。例えば,被写界深度が無限の場合には, Fig.3に示すように各xの値につき最小値候補 $F_x(id(x), id(x-1))(id(x)=0, 1, ..., 2n-|x|, id(x-1))$ =0, 1, ..., 2n - |x - a|) をほぼ $(2n - |x|)^2$ 個 (n=256, x=

— 26 —



Fig. 9 Finding point correspondences result (II, wide object).

0の場合,約26万個)計算する必要がある。これに対し, 被写界深度の制約から20種類の*id*(*x*)からの探索で済 む場合には,1,600 個程度の最小値候補だけを計算すれ ば良く,計算量を約1/160 程度に減少可能である。Fig. 11の並列プロセッサにはクロスバスイッチが備えられ ているため、どのような被写界深度でも最大効率での並 列処理による演算遅れ時間の最小化が可能という特長を 有する。

6. む す び

被写界深度の制約を利用すれば,焦点距離を連続的に 変化させた入力画像の高域成分の変化を調べることによ り,距離情報の概略を得ることが可能と考えられる。今 後の課題として,このような特長を利用した並列ハード ウェアアルゴリズムの構成と評価が重要と考えられる。 また,シミュレーションでは理想的な左右画像を用いて いるが,実際には光のあたり具合も考慮に入れたレイト レーシングなどの概念に基づく実用的な対応点探索アル ゴリズムを検討する必要があると考えられる。さらに,2 台の左右カメラの有するレンズ収差や誤差のばらつきな どを補正できるような改良も必要となる。



Fig. 10 Finding point correspondences result (II, narrow object).



Fig. 11 Parallel processor for finding point correspondences.

参考文献

- 1) 亀山,藤岡: "ロボット用 VLSI プロセッサシステム",日本 ロボット学会誌,Vol. 14, No. 1, pp. 22-25 (1996).
- 2) 藤岡,苫米地: "多入力積和演算器の動的再構成に基づくス テレオビジョン画像相関演算用並列プロセッサの構成",平成10年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集,2H-11, p.313 (1998).
- 3) 藤岡,苫米地: "多入力積和・算術論理演算器の動的再構成 に基づくステレオビジョン対応点探索用並列プロセッサの 構成",1999年電子情報通信学会総合大会講演論文集,エレ クトロニクス 2, p.133 (1999).
- 4) 藤岡,苫米地:"被写界深度の制約に基づく計算量の少ない 対応点探索並列ハードウェアアルゴリズム",ロボティク ス・メカトロニクス講演会'99 講演論文集 CD-ROM, No. 99-9, 2P2-49-055 (1999).
- 5) 藤岡, 苫米地: "動的再構成に基づくステレオビジョン対応 点探索用リニアアレイプロセッサの構成", 平成11年度電 気関係学会東北支部連合大会講演論文集, p.276 (1999.)
- 6) 徐, 辻:"3 次元ビジョン",共立出版, p.109 (1998).
- 藤岡,亀山: "ビットシリアルアーキテクチャに基づくロボット制御用再構成可能並列 VLSI プロセッサの構成",電子情報通信学会論文誌 D-I, Vol. J81-D-I, No. 2, pp. 85-93 (1998).